

ISSN 1999-8074

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА
НАУКОВИЙ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР МОНМС та НАН УКРАЇНИ
КОНЦЕРН “ЦЕНТР НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ”
ХАРКІВСЬКИЙ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
“ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

**Физическая
инженерия
поверхности**

ВИДАЄТЬСЯ 4 РАЗИ НА РІК

**Фізична
інженерія
поверхні**

ЗАСНОВАНИЙ У 2002 РОЦІ

**Physical
surface
engineering**

Том 11, № 4, жовтень – грудень 2013

ХАРКІВ 2013

Редакційна колегія

Азаренков М.О. (головний редактор), Фаренік В.І. (перший заступник головного редактора), Береснев В.М. (заступник головного редактора), Турбін П.В. (заступник головного редактора), Беляєва Т.М. (відповідальний секретар), Агеєв Л.О., Андреев А.О., Бакай О.С., Бізюков О.А., Брагіна Л.Л., Воеводін В.М., Войценя В.С., Гордієнко Ю.Є., Дзюбенко М.І., Довбня А.М., Єгоренков В.Д., Єрмолаєв О.М., Клепиков В.Ф., Ковтун Г.П., Кондратенко А.М., Костюк Г.І., Лавриненко С.Д., Литвиненко В.В., Литовченко С.В., Милославський В.К., Неклюдов І.М., Погребняк О.Д., Пугачев А.Т., Соболев О.В., Хороших В.М., Целуйко О.Ф.

Адреса редакції: НФТЦ МОН та НАН України, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022, а/с 4499, Україна

Тел. 38 057 7054667, e-mail: journal_pse@ukr.net, <http://www.pse.scpt.org.ua>

Редакционная коллегия

Азаренков Н.А. (главный редактор), Фареник В.И. (первый заместитель главного редактора), Береснев В.М. (заместитель главного редактора), Турбин П.В. (заместитель главного редактора), Беяева Т.Н. (ответственный секретарь), Агеев Л.А., Андреев А.А., Бакай А.С., Бизюков А.А., Брагина Л.Л., Воеводин В.Н., Войценя В.С., Гордиенко Ю.Е., Дзюбенко М.И., Довбня А.Н., Егоренков В.Д., Ермолаев А.М., Клепиков В.Ф., Ковтун Г.П., Кондратенко А.Н., Костюк Г.И., Лавриненко С.Д., Литвиненко В.В., Литовченко С.В., Милославский В.К., Неклюдов И.М., Погребняк А.Д., Пугачев А.Т., Соболев О.В., Хороших В.М., Целуйко А.Ф.

Адрес редакции: НФТЦ МОН и НАН Украины, площадь Свободы, 6, г. Харьков, 61022, п/я 4499, Украина

Тел. 38 057 7054667, e-mail: journal_pse@ukr.net, <http://www.pse.scpt.org.ua>

Editorial Board

Azarenkov M.O. (Editor-in-Chief), Farenik V.I. (Vice Editor-in-Chief), Beresnev V.M. (Associate Editor-in-Chief), Turbin P.V. (Associate Editor-in-Chief), Bieliaieva T.M. (Executive secretary), Ageiev L.O., Andreiev A.O., Bakai O.S., Biziukov O.A., Bragina L.L., Voievodin V.M., Voitsenia V.S., Gordiienko Yu.Ye., Dziubenko M.I., Dovbnia A.M., Yegorenkov V.D., Yermolaiev O.M., Khoroshikh V.M., Klepikov V.F., Kovtun G.P., Kondratenko A.M., Kostyuk G.I., Lavrinenko S.D., Lytvynenko V.V., Lytovchenko S.V., Miloslavsky V.K., Nekliudov I.M., Pogrebnyak O.D., Pugachev A.T., Sobol O.V., Tseluiko O.F.

Address: SCPT MES & NAS Ukraine, 6 Svobody Sq., Kharkiv, 61022, box 4499, Ukraine

Tel. 38 057 7054667, e-mail: journal_pse@ukr.net, <http://www.pse.scpt.org.ua>

Затверджено до друку рішенням

Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, (протокол № 9 від 28 жовтня 2013 р.),
Вченої ради Наукового фізико-технологічного центру, (протокол № 8 від 24 жовтня 2013 р.)

Статті пройшли внутрішнє та зовнішнє рецензування.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 9214 від 29.09.04.

© Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, оформлення, 2013

© Науковий фізико-технологічний центр, оригінал-макет, 2013

© Концерн "ЦНТ" Харківський фізико-технічний інститут, оформлення, 2013

© "Центр науково-технічних досліджень", оформлення, 2013

<i>Решетняк Е.Н.</i> Особенности использования рентгеновского флуоресцентного анализа для определения состава вакуумно-дуговых покрытий нитридов	318
<i>Мінтянський І.В., Савицький П.І., Ковалюк З.Д.</i> Домішкова зона в опроміненному електронами <i>n</i> -InSe	326
<i>Грицына В.И., Дудник С.Ф., Кошевой К.И., Опалев О.А., Решетняк Е.Н., Стрельницкий В.Е.</i> Влияние состава газовой фазы при синтезе наноструктурных алмазных покрытий на их удельное сопротивление ...	338
<i>Дукаров С.В., Петрушенко С.И., Сухов В.Н., Чурилов И.Г.</i> Переохлаждение при кристаллизации висмута в многослойных плёнках Cu-Bi-Cu и C-Bi-C	345
<i>Крышталь А.П., Богатыренко С.И., Сухов Р.В., Миненков А.А.</i> О диффузионном перемешивании в слоистой пленочной системе Ag-Pd ..	351
<i>Бахтінов А.П., Водоп'янов В.М., Ковалюк З.Д., Кудринський З.Р., Нетяга В.В., Вишняк В.В., Карбівський В.Л., Литвин О.С.</i> Властивості гібридних структур, вирощених на основі нанокompозиту (Ni-C) на ван-дер-ваальсовій поверхні (0001) GaSe	355
<i>Мечник В.А.</i> Вплив домішок CrB ₂ , TiB ₂ і WC на структуроутворення в системі алмаз-Fe-Cu-Ni-Sn: отримання, властивості, застосування ...	378
<i>Литовченко С.В., Береснев В.М., Чижкала В.А., Кунда А.Г.</i> Получение и физико-механические свойства оксидно-силицидных покрытий на молибдене	393
<i>Lisovenko M.A., Belovol K.O., Kyrychenko O.V., Shablya V.T., Kassi J., Gritsenko B.P., Burkovska V.V.</i> Ion implantation, ion-beam mixing during simultaneous ion implantation and metal deposition	406
<i>Белоус В.А., Лунёв В.М., Носов Г.И., Куприн А.С., Толмачёва Г.Н., Колодий И.В.</i> Исследование процессов формирования TiSiN покрытий путём распыления мишеней из Ti и Si ионами, генерируемыми источником газовой плазмы	412
<i>Торяник И.Н., Береснев В.М., Немченко У.С., Колесников Д.А., Турбин П.В., Гранкин С.С., Береснева Е.В., Ганенко В.В.</i> Многоэлементные покрытия (Zr-Ti-Al-Nb-Y)N, полученные вакуумно-дуговым осаждением	420
<i>Chernyshov N.N., Slipchenko N.I., Tsymbal A.M., Umyarov K.T., Lukianenko V.L.</i> The photogalvanic effect within spin resonance in quantizing magnetic field	427
<i>Шовкопляс О.А., Соболев О.В.</i> Закономерности формирования напряженно-деформированного состояния в ионно-плазменных конденсатах системы TiC-WC	431
<i>Правила оформлення рукописей</i>	439
<i>Правила оформлення рукописів</i>	440
<i>Information for authors</i>	441